# This page Is Inserted by IFW Operations And is not part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of The original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images,
Please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.

### METHOD AND DEVICE FOR CHARGING LIQUID CRYSTAL

Patent Number:

JP60111221

Publication date:

1985-06-17

Inventor(s):

SUZUKI MASANORI; others: 04

Applicant(s):

NIPPON DENSO KK

Requested Patent:

☐ JP60111221

Application Number: JP19830218340 19831119

Priority Number(s):

IPC Classification:

G02F1/13; G09F9/00

EC Classification:

Equivalents:

JP1642940C, JP3007923B

#### **Abstract**

PURPOSE: To shorten a necessary charging time which is about 90min conventionally to about 4min by dripping liquid crystal on a glass plate, sticking the other glass plate, and discharging air. CONSTITUTION: A necessary amount plus 10-20% of liquid crystal 4 is dripped quantitatively on a lower soda glass plate 1a at a set position inside an adhesive 1c at atmospheric pressure from above. An upper soda glass plate 1b is inserted into a lower jig 2 and then orientation film patterns of both glass plates 1a and 1b are matched with each other automatically. They are put in a vacuum chamber 5, which is evacuated, so that the two soda glass plates 1a and 1b curve around the layer of the adhesive 1c as a fulcrum as shown in a figure. The gap at the center part of the soda glass plates 1a and 1b becomes large, so the liquid crystal 4 moves to the adhesive 1c by surface tension and the air 6 in the gap gathers in the center of the soda glass plates 1a and 1b. The pressure in the vacuum chamber 5 is returned to the atmospheric pressure. When a loaded roller 7 is rolled on the top surface of the soda glass plates 1a and 1b to apply pressure, the air 6 in the glass substrate 1 moves to one open side 1d and is discharged.

Data supplied from the esp@cenet database - 12

19日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-111221

@Int.Cl.4

識別記号

庁内整理番号

昭和60年(1985)6月17日 ❸公開

G 02 F G 09 F 9/00 101

7448-2H 6731-5C

発明の数 2 (全5頁) 審査請求 未請求

❷発明の名称 液晶充填方法および装置

> 20特 蹞 昭58-218340 田田 頭 昭58(1983)11月19日

**伊発** 明 者 Œ 徳 餄 木 坂 井 田 個発 明 者 教資 明 砂発 者 柴 田 忠 彦 73発 眀 者 侘 亊 光 袋 の発 明 者 Ш 本 典 生 人 创出 願 日本電裝株式会社 砂代 理

刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内 刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内

刈谷市昭和町1丁目1番地 日本電装株式会社内 刈谷市昭和町1丁目1番地 日本軍装株式会社内 日本電装株式会社内

刈谷市昭和町1丁目1番地 刈谷市昭和町1丁目1番地

弁理士 後藤 勇作

坍

1発明の名称

液晶充填方法をよび装置

#### 2 特許請求の範囲

(1)接 静材が 盤布してありかつ所望の配向膜バタ ーンを有するガラス板を固定位置決めする工程と 、前記ガラス板の上面に定量した液晶を大気中で 稿下する工程と、その上から所録の配向膜パター ンを有する他方のガラス板をパターンを合せて重 ねる工程と、前記両ガラス板が接着するように前 記両ガラス板の一辺を除く周縁に荷重を印加して ガラス基板を得る工程と、前記ガラス基板の一辺 を除く周線に荷重を印加しながら、該ガラス基板 の空隙内のエフを真空を用いて集合させる工程と 一切を除く周拳に荷頂が印加された前記ガラス 基板を中央部分をしどくように加圧するととによ り前記空隙内のエアを抜く工程とを行なうととを 特徴とする液晶充填方法。

(2) 一辺を除く周縁に荷重が印加された前記ガラ ス基板を、大気中で、中央部分をしどくように加 加圧することにより前記空低内のエアを抜くこと を特徴とする第1項記載の液晶充填方法。

(3) 一辺を除く周縁に荷重が印加された前記ガラ ス基板を、真空中で、中央部分をしどくように加 圧するととにより前配空版内のエアを抜くことを 特徴とする第1項記載の液晶充填方法。

(4) 2 枚以上のガラス板を接着してなるガラス基 板の空域に液晶を充填する装置において、液晶を 定量器下する上下効可能支液晶滴下手段を備え、 接着材を付着せしめたガラス板を固定位置決めす る下治具における数ガラス板の上面に、前配液晶 適下手段<del>の下動</del>により液晶を定量商下し、<del>抑起液</del> 品油干手段の上動化上上、 前記ガラス板の上に他 のガラス板をパターン合せをして重ね合せてガラ ス基板を構成し、前記下治具とともに前記ガラス 基板の一辺を除く周轍に荷重を印加する上抬具を 数せることを可能にするステーションと、前記ガ ラス基板を前配両治具とともに収容する真空チャ ンパであって、酸チャンパ内を真空にする真空ポ ンプに接続され、かつ前記ガラス基板の中央をし

特開昭 GO-111221 (2)

どくように加圧するエフ抜き手段、及び前記真空 チャンパを大気に開放する開放手段を確えるステーションとを具備することを特徴とする液晶充填 接置。

(5) 前記下治具が、断面コ字形をなすとともに、 その内部に突起を偏えており、かつ前記上治具が 、断面角状をなすとともに、その内部に前記突起 と組合されて前記ガラス基板の前記一辺を除く 周 様に荷置を印加する内部突起を備えることを特徴 とする第4項記載の液晶光質装置。

(6) 削記エア抜き手段が、シリングにより転動されるローラよりなることを特徴とする第4項記載の液晶充填波量。

(7) 附記エア抜き手段が、シリンダにより駆動されるへら形状のエア抜き部材であることを特徴と する第4項記載の液晶充筑装置。

#### 3 発明の詳細な説明

本発明は、液晶充填方法及び充填装置に関し、 更に詳しくは液晶表示素子部品であるガラス基板 の類細な空版(8~10月)に液晶を充填する液晶 の充填方法及び充填装置に関する。

従来、液晶表示電子に液晶を充填するのは、チ ヤンパ内にガラス基板を挿入し、チャンパ内を真 空排気するととによって行なわれていた。即ち、 チャンパ内を真空排気することにより、例えば2 枚のソーダガラス板を張り合せたガラス基板の微 細な空隙内を真空排気し、次にとの真空排気され たガラス基板を液晶中に入れ、チャンパ内を大気 圧に戻すことにより、チャンパ内とガラス基板内 の圧力差で液晶をガラス基板内に充填している。 しかしながら、液晶の充填の進行に従って、ガラ ス基板内の真空度が悪くなり、チャンパ内とガラ ス基板内との圧力差が小さくたり、液晶の充填進 度が遅くなる。特に大きなガラス基板、例をは 300=×150=程度の大きさのガラス茲板の場合 には充填時間が約90分もかかるという大きな問題 があった。

本発明は、かかる従来技術の問題を排除し、例えば液晶表示電子のガラス基板の疑糊を空版に、液晶を高速で充填する方法及び装置を提供すると

とを目的とする。

そして、この液晶充填方法を実施する接置として、 <del>上下物可能を</del>液品滴下手段と、ガラス板の固定位配決め、パターンを合せて他のガラス板を取れること、およびこれらガラス板よりなるガラス 基板の一辺を除く周線に荷重を印加することを可能にする下治其と上治具とを備え、さらにこれらガラス基板を両治其とともに収容する真空チャン

パであって、エア抜き手段を備えることを主要点 とする被晶充填装置が提供される。

以下本発明の一実施例について第1図に基づき、 充填方法を説明する。

第1図(A)に示す工程では2枚のソーダガラス板 1a,1Dを接着させる接着材1C、例えばエポキン磁 脂等をスクリーン印刷で数布したところの、図示 しない所髭の配向膜パターンを持つ下ソーダガラ ス板18を、災起28を有する断面コ字状の下治具2 に固定位置決めする。さらに、下ソーダガラス板 18の上から必要量アラス10%程度の液晶 4を接着 材1cの内側の設定位置に大気中で定量高下する。 その後、図示してないスペーサが塗布してあり配 向膜パターンが設けてある。 上ソーダガラス板10 を下治具2内に挿入することにより、両ガラス板 1a. 1bの配向膜バターンが自動的に合う。次に、 第1図(B) に示す工程では断面角形状の上治具3を 下治具2に既合させることにより、上治具3の内 部突起3.8.は下治具2の突起2.8に相対し、かつ接着 材1C層部分を押える。との時点では液晶4とエア